



## 装置開発 開発経験が生かせる！正社員登用有

真空装置の開発・設計・製造を行なうベンチャー企業

### Job Information

#### Hiring Company

Core Technology, Inc.

#### Job ID

1499287

#### Industry

Electronics, Semiconductor

#### Job Type

Contract

#### Location

Saitama Prefecture, Iruma-shi

#### Train Description

Ome Line, Ozaku Station

#### Salary

5 million yen ~ 8 million yen

#### Salary Bonuses

Bonuses paid on top of indicated salary.

#### Refreshed

February 11th, 2026 04:00

### General Requirements

#### Minimum Experience Level

Over 3 years

#### Career Level

Mid Career

#### Minimum English Level

Basic

#### Minimum Japanese Level

Native

#### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

#### Visa Status

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### 【募集要項 本ポジションの魅力】

- 最先端技術の研究開発に携わる：これまでの開発経験を生かせる。
- 契約社員から正社員登用のチャンス：6ヶ月後の正社員登用の可能性あり。
- 成果に応じた報酬制度が充実：業績に基づく賞与や昇給

仕事内容：真空技術・加熱技術を用いた成膜装置の開発

- 真空蒸着装置の開発

- ・ A D 装置の研究開発
- ・ シミュレーション業務
- ・ プロセス開発業務

※変更の範囲:変更無し

採用背景 : 新規プロジェクト立上のため

採用人数 : 2名

雇用形態 : 契約社員

※最初の 6 ヶ月は契約社員として有期雇用契約、期間終了後正社員登用あり。

契約更新の有無

- ・ 更新する場合がある
- ・ 更新の基準

(1)就業規則に掲げる解雇事由、退職事由その他それに類する事由に該当しないこと

(2)心身ともに健康で直近の会社が指定する医師による健康診断の結果、業務遂行に問題がないと認められること

(3)本人の勤務成績、勤務態度、能力が、会社が求める水準を満たしていること

- ・ 更新上限の有無 無

想定年収 : 500~800 万円以上(ご相談可)

- ・ 日給月給 350,000~550,000 円(固定残業代 40H 分含む)
- ・ (内訳:基本給 268,000~421,000 円 +固定残業代(40 時間)82,000~129,000 円)
  - ※固定残業代:残業の有無に関わらず 40 時間分を支給
- ・ 賞与 : 有(業績・成果で変動)※最初の 6 か月間は無
- ・ 昇給 : 有(不定期)※最初の 6 か月間は無

勤務地 : 埼玉県入間市木蓮寺 1070-2 \*変更の範囲:変更無し

手当/福利厚生

- ・ 退職金 : 有(勤続 3 年以上)
- ・ 残業 : 有(月平均 10~20 時間)

## Required Skills

### 必要な資格・スキル・経験

- ・ 下記いずれかのご経験
  - ・ 真空、プラズマ、CVD、蒸着等の知見や装置開発経験
  - ・ 高周波電磁界解析、プラズマ解析

## Company Description